

e-Manufacturing ビジネスへの始動

- 見えてきた EES のビジネスモデル -

2003年6月13日(金)

(東京商工会議所 国際会議室 / 東京・千代田区)

主催: SEAJ/JEITA/Selete

協賛: SEMI ジャパン

プログラムチェア NEC エレクトロニクス(株) 企画本部渉外プロフェッショナル

本間 三智夫

(株)半導体先端テクノロジーズ 第一研究部ライン生産効率向上プログラムマネージャー 秋森 裕之

半 導体産業の環境変化も、益々激しくなっています。これに対抗する新しい製造技術として e-Manufacturing / EES が、実際に使われ始めています。本プログラムでは、JEITA/Selete を中心に検討してきた EES の研究成果の報告を、最新の報告書をもとに紹介します。また初心者にもわかりやすく、EES の目的・メリット・実装例等を紹介し、さらに、実ラインでの Selete のプロトタイプ評価の結果も紹介します。

実利用が始められた今、デバイスメーカーへの EES 導入モデルを確立することが重要です。今回は SEAJ が行なった EES のビジネスモデル研究について、報告書をもとに詳細な検討結果が報告されます。JEITA/SEAJ の報告書も含め、他では手に入りにくい情報が盛り沢山のワークショップです。是非、半導体体製造ライン構築計画、装置導入、装置/プロセス技術に携わる装置メーカー・デバイスメーカー関係者には、多数の参加をお願い申し上げます。

ご案内

主催:	JEITA (社)電子情報技術産業協会 半導体生産技術専門委員会 SEAJ (社)日本半導体製造装置協会 Selete (株)半導体先端テクノロジーズ
協賛:	SEMIジャパン
日時:	2003年6月13日(金) 13:30-17:15
受付:	12:30より開始
会場:	東京商工会議所 国際会議室 ・地下鉄都営三田線 日比谷駅より徒歩3分 ・地下鉄千代田線 二重橋前駅より徒歩2分 ・JR山手線他 有楽町駅より徒歩5分
所在地:	東京都千代田区丸の内3-2-2
定員:	200名 定員に余裕がありましたら当日受付もいたします。
受講料:	¥5,000 (税別 / 下記資料代を含みます) JEITA 資料: 装置エンジニアリング研究報告書 SEAJ 資料: 「EES ビジネスモデルについて」

発表資料:	会場にて配布いたします (CD-ROM)。 当日参加された方のみとさせていただきます。
お申込:	 http://www.bookpark.ne.jp/semi/ 上記アイコンからお申込みください。資料は事前にお手元にお届け致します。尚、当日の参加有無に拘らず返金はいたしかねますのでご了承ください。
お問合せ:	SEMIジャパン: 鷲野、中西 E-mail: jstep@semi.org TEL:03-3222-6018 / FAX:03-3222-5757

プログラムスケジュール

[最新情報はこちらにてご確認ください。](#)

13:30 -14:00	開会の挨拶	本間 三智夫氏 (NEC エレクトロニクス)
14:00 -14:30	EES の初心者向け紹介	西村 英孝氏 (Selete/三洋電機)
14:30 -14:40	Selete のプロトタイプの全体計画	藤田 雅人氏 (Selete)
14:40 -15:05	EES プロトタイプの報告 1	大野 公明氏 (アルバック)
15:05 -15:30	EES プロトタイプの報告 2	大石 邦夫氏 (荏原製作所)
15:30 -15:45	休憩	
15:45 -16:05	SEMI スタンドの報告	坂本 見恒氏 (東京エレクトロン)
16:05 -16:35	SEAJ ビジネスモデル研究の報告 1	宇佐見 康継氏 (SEAJ)
16:35 -17:05	SEAJ ビジネスモデル研究の報告 2	中澤 聖一氏 (富士総合研究所)
17:05 -17:15	閉会の挨拶	高井 庄三氏 (SEAJ)

講演内容及び講師は、予告なく変更になることがあります。